## **BEST AVAILABLE COPY**

(19 日本国特許庁 (JP)

00特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭56—118394

⑤Int. Cl.³
H 05 K 3/46

識別記号

庁内整理番号 6465--5 F 砂公開 昭和56年(1981)9月17日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

匈多層回路板の製造方法

②特

願 昭55-21415

②出 願 昭55(1980)2月22日

加発 明 者 猿渡紀男

川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

@発 明 者 渡辺勲

川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

@発 明 者 斎藤和正

川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

⑪出 願 人 富士通株式会社

川崎市中原区上小田中1015番地

個代 理 人 弁理士 松岡宏四郎

明 牟

1 発明の名称

多層回路板の製造方法

2. 特許請求の範囲

回路パターンを形成した中間層の両面に酸化銅皮膜を化成し、然るのち一般式 KS i X s ( Rは各種有機官能基をあらわし、Xは硅素原子に結合している加水分解性の基である)によってあらわされるシラン化合物の一種または二種以上のコーティングを脆す工程と、この工程により得たブリント回路板に接着用ブリブレグシートを重ねて加圧し成形する工程とを含むことを特徴とする多層回路板の製造方法。

3. 発明の評細な説明

本発明は多層回路板の製造方法に関し、さらに 詳しくは多層回路板における層間の接着力を良く した多層回路板の製造方法に関するものである。 多層化を行なう場合、通常内層材とブリブレグとの 従来よりこの種回路板の接着にあたり中間層に 使用する網箔としてはあらかじめ接面をマット面 (映画)と同じ程度の租さにした両面租化箔を使 用したり、あるいは\*\*さらに中間層の銅箔袋面に 酸化第1銅の皮膜を化成させるため亜酸化銅処理 もしくは酸化第2銅の皮膜を化成させるための熱 色酸化銅処理法等によって銅箔と前記プリブレグ の接着力を補り方法が用いられている。

しかしながら、両面粗化網箱は通常の片面粗化 箱と比べてコストが高く、かつ粗化面の安定化が 不充分であり、また中間層の網箔表面に亜酸化網 処理あるいは無色酸化網処理を施す方法はどく一 般的に行なわれているものであるが耐塩酸性に劣 り酸性液処理後の接着性の低下を生じ、また最窄 性の低い樹脂たとえばポリイミドやシリコーン樹 脂にはあまり効果的でないといった問題点があっ

本発明は上記問題点に鑑みなされたものであって、その目的とするところは、スルホールメッキにおいて、メッキ級のしみ込みを防止し、各信号 層間の導速の値報性の向上を得る多層回路板の製 億方法を提供することにある。

上記目的達成のため本発明の特徴は回路パッー

ンを形成した中間層の両面に、低化網及膜を化成し、然ののち一般式RSiXs(Rは各種有機官能基をあらわし、Xは硅素原子に結合している加水分解性の基である)によってあらわされるシラン化合物の一種または二種以上のコーティングを施す工程と、この工程により得たブリント回路板に接着用ブリブレグシートを重ねて一体化し、成形したことにある。

本発明において用いられる酸化鯯処理は前述の 亜酸化鍋、無色酸化鯯処理が一数的であるが、特 に限定するものではない。

又、中間層のコーティングに用いるシラン化台物としては上記一般式であらわされるが、例として r - グリンドオキシブロビルトリメソキシシラン, β - (5.4 エボキンシクロヘキシル) エチルトリメソキシシラン, r - アミノブロビルトリエソキシシラン, r - クロロブロビルトリメソキシシラン, ビニルトリエソキシシラン等があげられ、適用される歯脂に敷も適したシラン化合物が用いら

製A-187)の水稻液中に受債し、100℃で15 分間転喚して水分を除去し、エポキシシランカッ ブリング剤のコーティングを実施する。

このようにして得られた網接板の上下に厚さ0.1mmのエボキンプリプレク(松下電工製比1661) を各2枚ずつ台計4枚を重ね合わせ、然るのち 170℃に加熱し40kg/adの圧力にて60分間 の加圧取形を行なう。

この様に 加圧成形した多層基板を 2 0 × 4 0 mm の大きさに切断し、 該基板に任意の位置に 1.0 mm ダカドリル札を 1 0 ケ所あけて試験片を作る。

酸試験片を10%塩酸浸漬試験を行ない、額の しみ込み状態を観察することによって耐酸性を調 べたその結果、表のごとく彼のしみ込みを認めず 良好な結果が待られた。

これに対しエポキン両面剛張敬を削配シランカップリング剤(KSiXs)による処理を行なわないで他は全く同僚の方法によって多層基板を製作し、同一の寸法の試験片につき同僚の塩酸長度試験を失応した結果、表に示したごとく30分まで

れる。

中間層へのコーティングは上記シラン化合物を 1~10%水溶液又はエタノール裕液とし、この 溶液中に酸化銅処理後の中間層を投潰した後50 ~100℃で乾燥して溶膜を除去する方法がある。

通用し得る基板樹脂としては一般に用いられるエポキシ、ポリエステル等、又、多層層間接着力に比較的劣るポリイミド、シリコーン、1.2 ーポリプタジェンなど、通常の熱硬化性基板用樹脂があげられ、特に接着力の低い樹脂に最も効果的である。

以下、本発明を実施例で説明する。

#### 夹施例1

先ず厚さ0.4 mのエポキン樹脂の両面刺張板を、使用して級銅張板の剝箔表面を水酸化ナトリウム 5 % + 加硫酸カリウム1 %, 液温100 Cの水裕 液中に10分間浸償し煮沸処理を施し、酸化第2 弱の皮膜を化成させる。

然るのち、との銅盤板を 5 %の r ーグリシドオ キシブロビルトリメソギシシラン ( 日本ユニカー

は液のしみ込みはないが、40分においてしみ込みが認められた。

#### 実施例2

厚さ0.4 mのポリイミド 関脂 両面 鋼張板(松下電工製 k4770)の 網 名表面を 前 記 同 様の 無色酸化鋼処理を行ない、 次に 該 鋼張 板を 5 %の r - ウレイドプロピルトリエソキシシラン (日本ユニカー製 A1160)の 水 密 板中に 浸 潰し、 100 でで15 分間 乾燥し、水分を除去したのち アミノシランカップリング 刷のコーティングを 施す。

このよりにして得た鯯張板の両面に 0.1 mpの ポリイミドブリブレク (松下電工製 K4 67 0)を 2 枚ずつ計 4 枚を重ね合わせ、然るのち 1 7 0 ℃ において 5 0 ね/ ぱで 1 8 0 分間の 加圧整形を行なったのち 2 0 0 ℃で 4 時間の アフターキュアーを実施する。

然るのち、この多層基板を削配例と同様の試験 片に加工し、同様の方法による塩酸浸渍試験を実 施した結果、表に示すごとく前記実施例1と同様 板のしみ込みを認めす良好な結果が付られる。一 従って、実施例2におけるポリイミド両面銅張 做を、シランカップリング剤の処理を行なわない でその他は全く同様の方法により多層基礎を作製 し前配と同一の寸法の試験片を作り、同様の塩飲 受債試験を実施した結果、下配の表に示す比較例 2のごとく20分にて塩酸の受債が認められた。

表						
受債時間(分)	実施例1	比較例1	実施例 2	比較例2		
1 0	0.	0	0	0		
2 0	0	0	0	×		
3 0	0	0	0			
4 0	Ü	× .	O			
5 0	O		O			
6.0	0		0			

○…台 格(液のしみ込みなし) ×…小台格(液のしみ込みにより層間剝離発生)

以上説明したごとく、本発明に係る多層回路板の製造方法であれば回路パターンを形成した中間 層の両面に酸化網皮膜を化成し、然るのちシラン 化台物( RS i X s ) の一種または二種以上のコーティングを施したブリント回路板に、接着用のブリブレグシートを重ね合わせて一体化し、成形するごとくしたことによりスルホールメッキにおいて別表に示すごとくメッキ板のしみ込みが無く、各個号層間の導通の信頼性の向上を得ることが可

能となりその効果は値めて大である。

代理人 弁理士 松 岡 宏 四 郎

特開昭56-118394.3)

# **BEST AVAILABLE COPY**

Your Ref: MCGE P0179 US

(Translation)

## Japanese Laid-Open Publication No. 56-118394

Publication Date: September 17, 1981

Name of the Invention: METHOD FOR PRODUCING MULTILAYER

CIRCUIT BOARD

Application No.: 55-21415

Application Date: February 22, 1980

Name of Inventors: Norio SARUWATARI

Isao WATANABE

Kazumasa SAITO

Name of Applicant Fujitsu Limited

Name of Agent Koshiro MATSUOKA, Patent Attorney

Specification

## 1. Name of the Invention

METHOD FOR PRODUCING MULTILAYER CIRCUIT BOARD

#### 2. Claims

A method for producing a multilayer circuit board, comprising the steps of:

forming copper oxide films on both sides of an intermediate layer, a circuit pattern being provided on the intermediate layer;

coating the copper oxide films with one or two or more silane compounds represented by a general formula  $RSiX_3$  where R represents a variety of organic functional groups; X represents a hydrolyzable group coupled with the silicon atom); and

Your Ref: MCGE P0179 US

laminating a prepreg sheet on the resultant printed circuit board and applying pressure on the prepreg sheet to form the multilayer circuit board.

## 2. Detailed Description of the Invention

The present invention relates to a method for producing a multilayer circuit board, and more particularly to, a method for producing a multilayer circuit board in which adhesion between each layer of the multilayer circuit board is enhanced.

A copper foil is typically provided as an intermediate layer used for adhesion between a prepreg and an internal layer in the multilayer circuit board. An attempt to enhance adhesion between the copper foil and the prepreg is conventionally made in the following way. Both sides of the copper foil are made as rough as a matte surface (rear side). Alternatively, a cuprous film is provided on a surface of the copper foil by a cuprous oxide treatment, or a cupric film is provided on a surface of the copper foil by a black copper oxide treatment.

The roughened copper foil roughened on both sides requires more cost, and stability of the roughened sides thereof is insufficient, compared with a typical copper foil roughened on a single side. Moreover, although the cuprous oxide treatment and the black copper oxide treatment are commonly applied to a surface of the cupper foil, the copper foil is less resistant to hydrochloric acid and the ability of the copper foil to adhere is decreased after being treated with acid solution. Further, there is a problem in that the copper foil does not very effectively adhere to a resin having less ability to adhere such as a polyimide resin and a silicone resin.

Your Ref: MCGE P0179 US

In view of the above-described problems, an objective of the present invention is to provide a method for producing a multilayer circuit board in which a plating solution is prevented from permeating a plated-through hole, thereby improving reliability of conductance between each signal layer.

To this end, the present invention provides a method for producing a multilayer circuit board which comprises the steps of forming copper oxide films on both sides of an intermediate layer, a circuit pattern being provided on the intermediate layer; coating the copper oxide films with one or two or more silane compounds represented by a general formula RSiX<sub>3</sub> where R represents a variety of organic functional groups; X represents a hydrolyzable group coupled with the silicon atom); and laminating a prepreg sheet on the resultant printed circuit board to form the multilayer circuit board.

As the copper oxide treatment used in the present invention, the above-described cuprous oxide treatment or black copper oxide treatment is typically used. The present invention is not limited to these treatments.

Examples of the silane compound, which is used in the coating of the intermediate layer and is represented by the above-described formula, includes γgeneral βglycidoxypropyltrimethoxy silane. (3,4,epoxycyclohexyl)ethyltrimethoxy silane, aminopropyltriethoxy silane, y-ureidepropyltriethoxy silane, γ-chloropropyltrimethoxy silane, vinyltriethoxy silane. silane compound most suitable for a resin material selected.

Your Ref: MCGE P0179 US

As a method of coating the intermediate layer, an aqueous or ethanol solution containing 1-10% of the above-described silane compound is prepared, and an intermediate layer which has been subjected to the copper oxide treatment is immersed in the solution followed by drying at 50-100°C to remove the solvent.

Examples of an available substrate resin include epoxy, polyester, and the like which are typically used; and polyimide, silicone, 1,2-polybutadiene, and the like which have relatively less adhesion between layers. These are typical thermosetting resins for the substrate which most effectively adhere to a resin having a lesser adhesion force.

Hereinafter, Examples of the present invention will be described.

## Example 1

A plate of an epoxy resin having copper foil on both sides thereof and having a thickness of 0.4 mm was prepared. The plate was immersed and boiled in an aqueous solution of 5% sodium hydroxide and 1% potassium persulfate at a liquid temperature of 100°C to form a cupric oxide on the surface of the copper foil of the plate.

Thereafter, the resultant plate was immersed in an aqueous solution having 5%  $\gamma$ -glycidoxypropyltrimethoxy silane (A-187 manufactured by Nippon Unika) followed by drying at 100°C for 15 minutes to remove moisture. The plate was then coated with an epoxy silane coupling agent.

Two pieces of epoxy prepreg (R1661 manufactured by Matsushita Electric Works, Ltd.) having a thickness of 0.1 mm were laminated on each of the upper and lower sides of the plate thus obtained (total four pieces of the epoxy

Your Ref: MCGE P0179 US

prepreg are used). Thereafter, a pressure of  $40 \text{ kg/cm}^2$  was applied to the resultant plate while being heated at  $170^{\circ}\text{C}$  for 60 minutes, thereby forming a multilayer substrate.

The multilayer substrate thus formed was cut and divided into rectangles having a size of 20×40 mm. Ten drilled holes having a diameter of 1.0 mm were provided in each divided substrate at arbitrary positions. The resultant divided substrates are called test pieces.

Each test piece was immersed in 10% hydrochloric acid. Permeation of the solution into the test piece was observed so as to examine resistance to acid. As a result, no permeation of the solution was recognized as indicated in The Table below. Thus, a satisfactory result was obtained.

On the other hand, another multilayer substrate was produced in a similar way, except that the epoxy copper foil plate was not treated by the above-described silane coupling agent (RSiX<sub>3</sub>). Test pieces having the same dimension were subjected to a hydrochloric acid immersion test similar to that described above. As a result, permeation of the solution was not observed for first 30 minutes but was observed after 40 minutes as indicated in The Table below.

#### Example 2

A plate of a polyimide resin (R4770 manufactured by Matsushita Electric Works) having copper foil on both sides and having a thickness of 0.4 mm was prepared. A surface of the copper foil of the plate was subjected to a black copper oxide treatment similar to that described above. Thereafter, the resultant plate was immersed in an aqueous solution having 5%  $\gamma$ -ureidepropyltrimethoxy silane (A-1160 manufactured by Nippon Unika) followed by drying at  $100^{\circ}\text{C}$ 

Your Ref: MCGE P0179 US

for 15 minutes to remove moisture. The plate was then coated with an epoxy silane coupling agent.

Two pieces of polyimide prepreg (R4670 manufactured by Matsushita Electric Works, Ltd.) having a thickness of 0.1 mm were laminated on each of the upper and lower sides of the plate thus obtained (total four pieces of the epoxy prepreg are used). Thereafter, a pressure of 50 kg/cm² was applied to the resultant plate while being heated at 170°C for 180 minutes, thereby forming a multilayer substrate. The multilayer substrate was then cured at 200°C for four hours.

Subsequently, from the multilayer substrate thus formed, test pieces were obtained in a similar way to that described in Example 1. The test pieces were subjected to a hydrochloric acid immersion test similar to that described above. Similar to Example 1, permeation of the solution was not observed as indicated in The Table below, thereby obtaining a satisfactory result.

Another multilayer substrate was produced in a similar way, except that the polyimide copper foil plate was not treated by the above-described silane coupling agent. Test pieces having the same dimension were subjected to a hydrochloric acid immersion test similar to that described above. As a result, permeation of the solution was observed after 20 minutes as indicated in The Table below.

Your Ref: MCGE P0179 US

Table

Immersion	Example 1	Comparative	Example 2	Comparative
time (min)		Example 1		Example 2
10	0	О	О	0
20	0	0	О	×
30	0	0	0	
40	0	×	О	
50	0		0	
60	0		0	

O…acceptable (no permeation)

x....not acceptable (peel occurs between layers due to permeation)

As described above, in the method of this invention for producing a multilayer circuit board, the copper oxide film is formed on both sides of the intermediate layer, a circuit pattern being provided on the intermediate layer. The copper oxide films are coated with one or two or more silane compounds (RSiX<sub>3</sub>). A prepreg sheet is laminated on the resultant printed circuit board and pressure is applied on the prepreg sheet to form the multilayer circuit board. Thereby, there is no permeation of plating solution in plated-through holes as shown in Table. It is thus possible to improve the reliability of conductance between each signal layer.